

Оптическая спектроскопия высокого пространственного разрешения (ближнепольная оптическая сканирующая микроскопия - NSOM)

Д. Лебедев

План доклада

Ближнепольная сканирующая оптическая микроскопия (БСОМ)

- Дифракционный предел и способ его преодоления (основы формирования изображения)
- Общие схемы работы БСОМ-установок
- Первые эксперименты

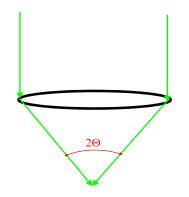
Задачи физики, демонстрирующие возможности метода

- Спектроскопия одиночных квантовых точек
- Распространение полей в оптических резонаторах

Ограничения оптики дальнего поля

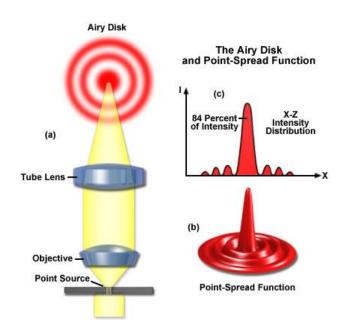
Дифракционный предел (Э. Аббе)

$$d = \frac{\lambda}{2n\sin\theta}$$

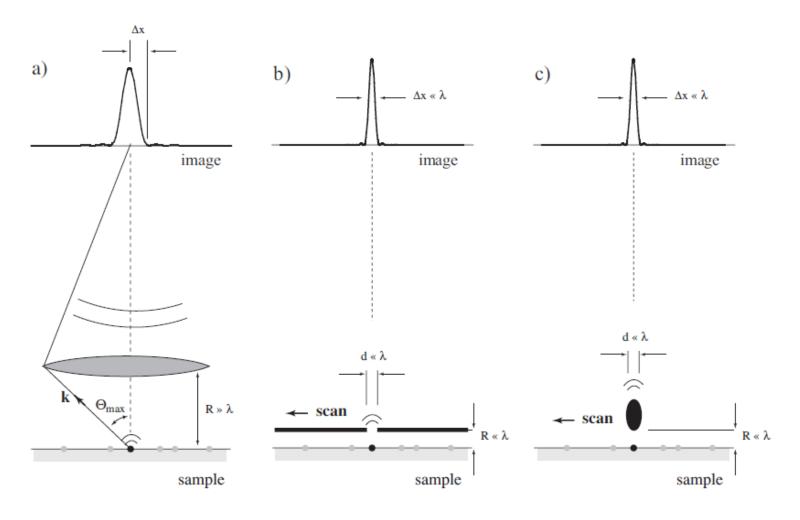


Разрешение оптического микроскопа

$$\Delta x \approx 0.61 \frac{\lambda}{n \sin \theta}$$



Основная идея БСОМ



а) оптическая микроскопия b) апертурная БОМ c) безапертурная БОМ

Формирование изображения в БСОМ

Соотношение неопределенности:

$$\Delta x \ge \frac{1}{2\Delta k_x} \quad k = \sqrt{k_x + k_y + k_z}$$

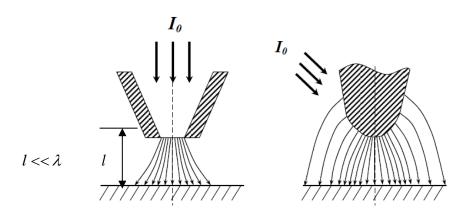
$$k_y = 0 \quad k_z = -i\gamma \quad k_x = (k^2 + \gamma^2)^{\frac{1}{2}}$$

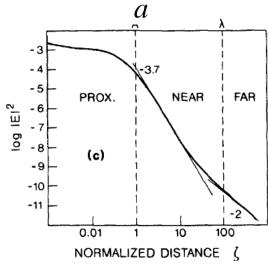
$$2a << \lambda$$

$$\sigma \sim k^4 a^6$$

$$|\mathbf{P}_{\mathsf{E}}| \sim a^3 |\mathbf{E}_{\mathsf{0}}|; |\mathbf{P}_{\mathsf{H}}| \sim a^3 |\mathbf{H}_{\mathsf{0}}|$$

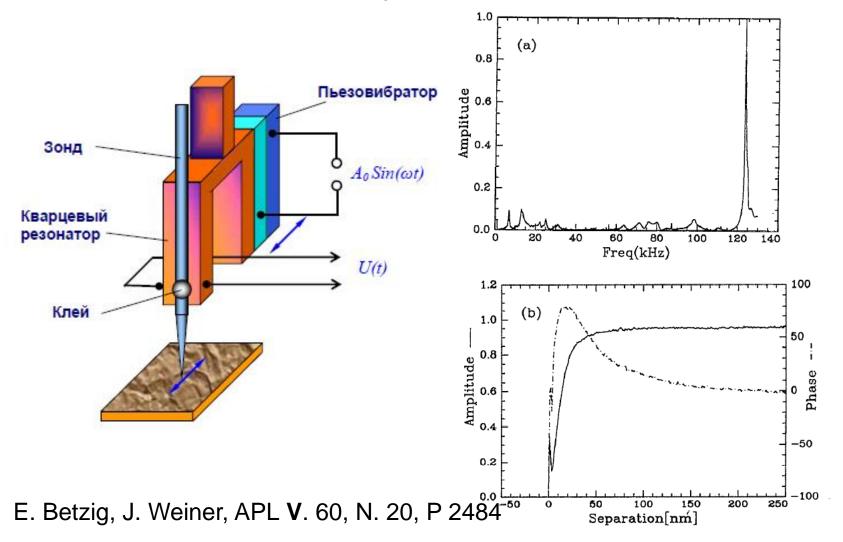
$$E(z) = E(0) \exp(-\gamma z)$$





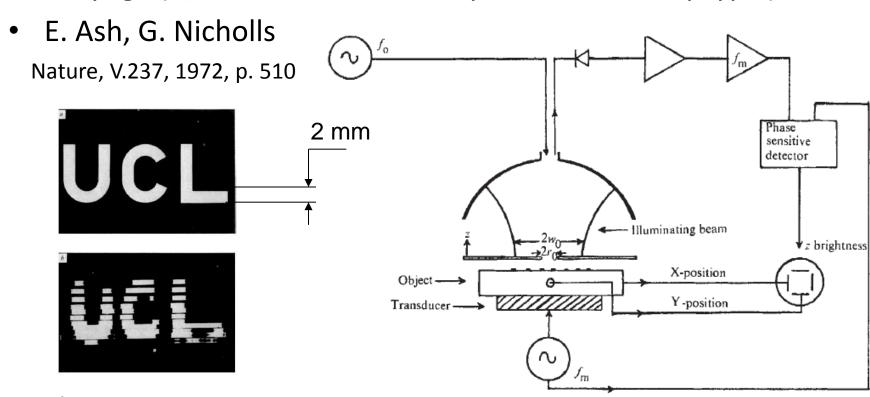
D.W. Pohl, JAP, V. **59**, N10, P3318 H. Bethe, Phys. Rev., V. **66**, P163

Контроль расстояния «зондповерхность»



Прообразы ближнепольного

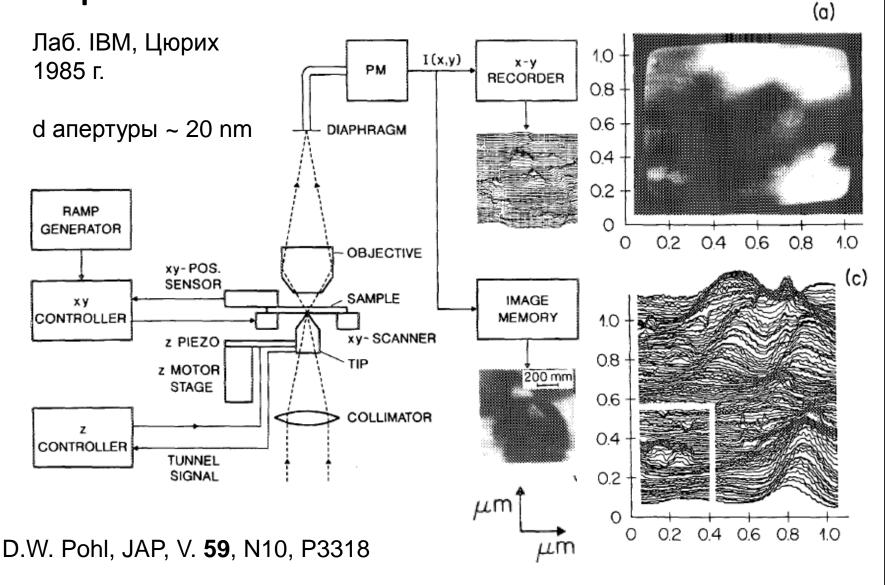
МИКРОСКОПаE. Synge (идея использования субволновой апертуры) 1928г.



d=1.5 mm $\lambda = 3 \text{ cm}$

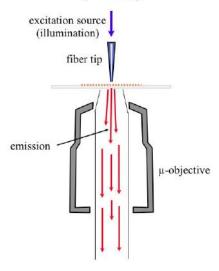
Разрешение λ/15!

Первый ближнепольный микроскоп

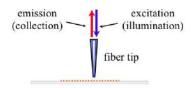


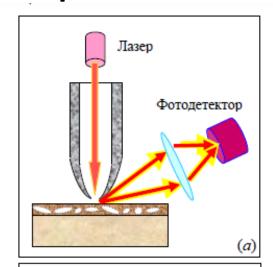
Режимы работы ближнепольного микроскопа

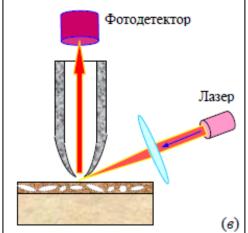
Illumination Mode (I-mode)

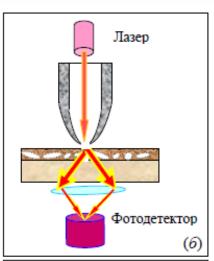


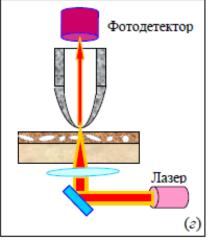
Collection-Illumination Mode (CI-mode)



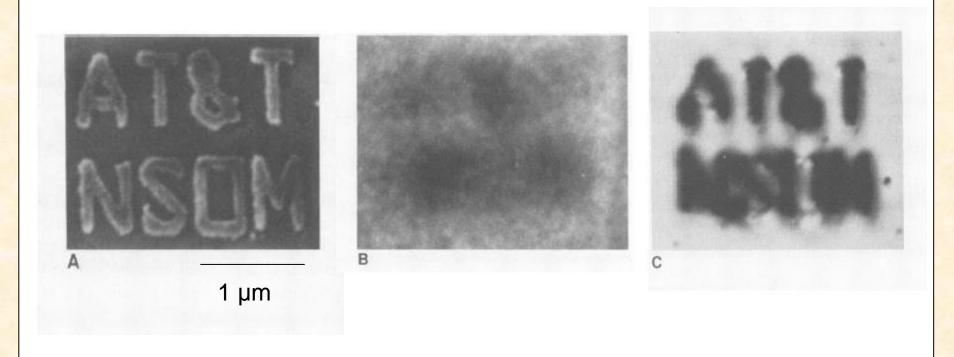








Первые эксперименты



a) SEM;

b) optical microscope 100X, 0.9 NA; c) NSOM

E. Betzig, Science, vol. **257**, p. 189

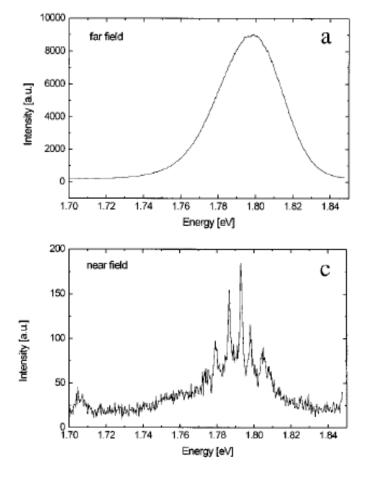
E. Betzig, Science, vol. 251, p. 1468

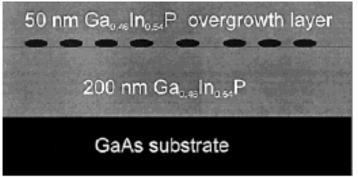
Разрешение λ/40!

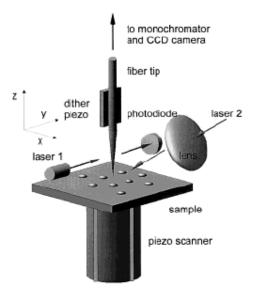
Спектроскопия одиночных

InP QDs
Плотность 500 на µm² КВАНТОВЫХ ТОЧЕК

T=4K

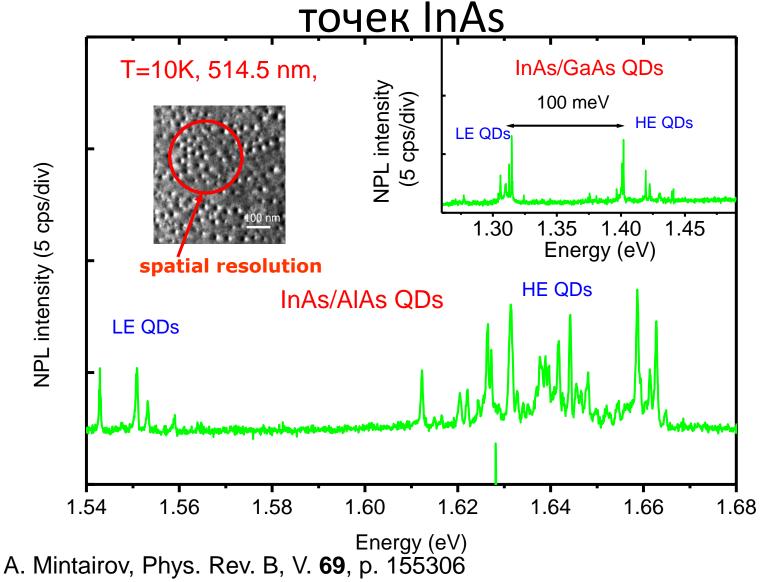






G. Guttroff, M. Bayer et al. PSS (A), v. 164, p. 291

Распределение по размерам квантовых

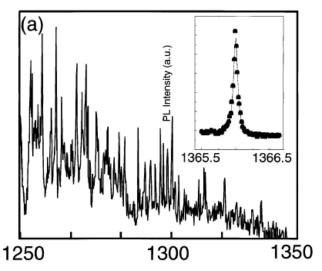


Распределение массива квантовых точек в GaAsN (N=3%)

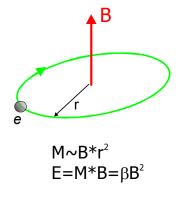
Spatially resolve spectra QD location map GaAsN (N=3%) a – 1115 nm 2 Density ~ 90 μ m⁻³ 2x2 μm Wavelength, nm 1125 nm • 1110 (x=0.2, y=1.4)1115 1118 (x=0.8, y=0.4)1122 1125 1129 1137 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1110 Wavelength, nm 1148 1130 1128.1 1126 1148.5 1129.2 1126.8 1122 1121.2 2x2 μm 0 1124.4 1123 1125.5 1125 0 b - 1122 nm 1129 nm 1120.2 1119.1 1115.1 1112.2 1118.2 1117 a

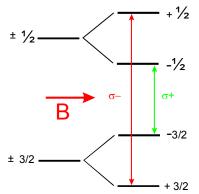
Зеемановское расщепление diamagnetic shift (β): Zeeman splitting:

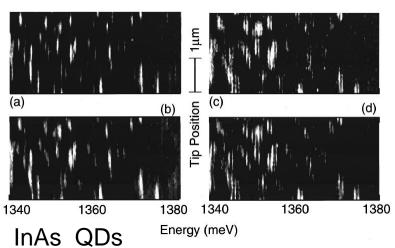
PL Intensity (arb. units)

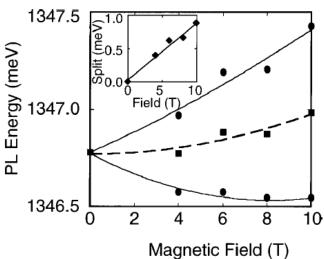












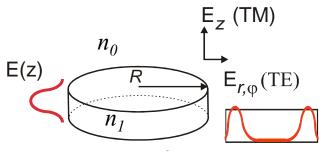
 β =2µeV/T² $<\rho^2> = 20 \text{ nm}$

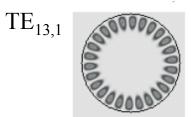
Y. Toda et al, APL, v. **73**, p. 517

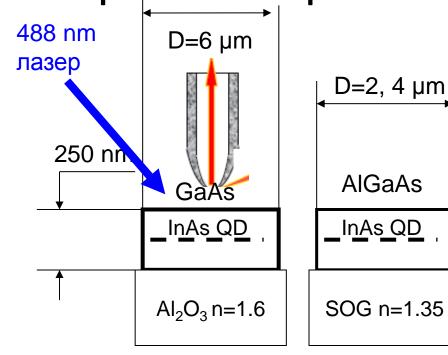
Плотность $\sim 10^{10}$ на cm²

Распределение полей в

микродисковых резонаторах Моды шепчущей галереи:







 $E \sim J_m (2\pi n_{eff} r/\lambda_{m,n}) e^{im\varphi}$

 $J_m(x)$ - Bessel function

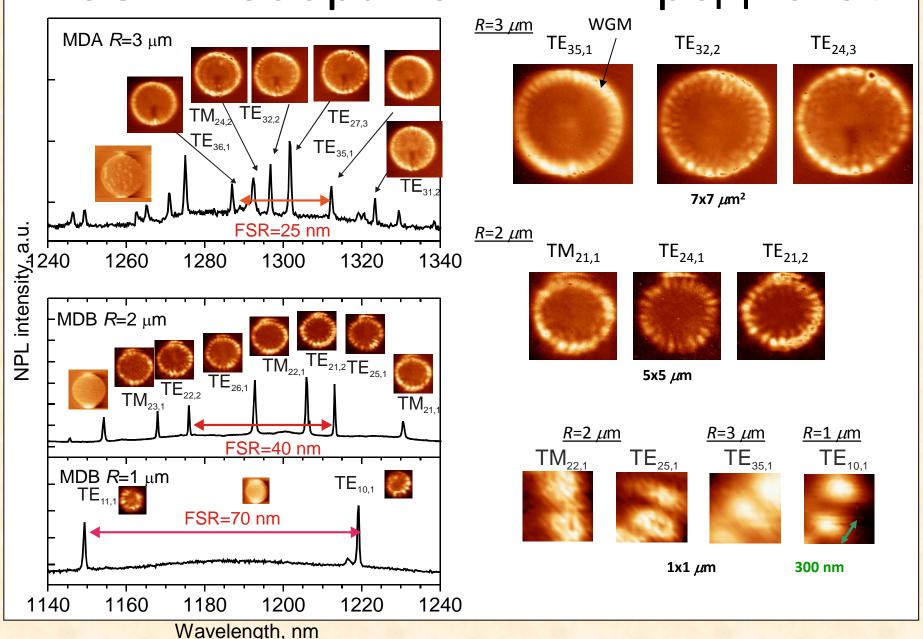
 $m-azimuthal\ number\ (2m\ intensity\ maxima)$

n – *radial number*

Расчет n_{eff} , $\lambda_{m,n}$ - M. K. Chin et al, Appl. Phys. Lett. 1993

A. M. Mintairov Phys. Rev. B, v.77, p.195322

NSOM изображения микродисков



Спасибо за внимание!